

ROCZNIK
POLITOLOGICZNY
Political Science Annual
Volume 16 (2020)

Polityka
Edycja
Agnieszka Kasińska-Metryka
Radosław Kubicki

Wydawca: Instytut Studiów Europejskich i Kariery
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersyteckiego Instytutu Europejskiego
Instytut Studiów Europejskich i Kariery

Wydawnictwo Uniwersyteckiego Instytutu Europejskiego
Kielce 2020



[RP, nr 16, 2020, 1. Strona tytułowa i spis treści](#)



[RP, nr 16, 2020, 2. Contents](#)



[RP, nr 16, 2020, 3. Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, Wprowadzenie](#)



[RP, nr 16, 2020, 4. Agnieszka Kasińska-Metryka, Radosław Kubicki, Introduction](#)



[RP, nr 16, 2020, 5. Dominik Flisiak, Pamięć o powstaniu w getcie warszawskim w wybranych materiałach prasowych](#)



[RP, nr 16, 2020, 6. Dariusz Jędrasiak, Edukacja jako element brandingu narodowego](#)



[RP, nr 16, 2020, 7. Jacek Szalas, Mołdawia – obiekt oddziaływania technologii ruskiego miru](#)



[RP, nr 16, 2020, 8. Tomasz Gajewski, Polityka bliskowschodnia administracji Ronalda Reagana w przededniu zaangażowania się w wojnę domową w Libanie](#)



[RP, nr 16, 2020, 9. Przemysław Jagodziński, Metody sinyzacji mniejszości etnicznych w Chińskiej Republice Ludowej](#)



[RP, nr 16, 2020, 10. Kamila Grochowina, Wpływ covid-19 na gospodarkę w Polsce na przykładzie firm rodzinnych](#)